特別寄稿1

リチウム担持による多孔質材料の水素吸蔵特性の向上

東京大学 大学院工学系研究科 化学システム工学専攻 博士課程 く ぼ まさる 久保 優



東京大学 大学院工学系研究科 化学システム工学専攻 教授 ^{おおくぼ たつや} 大久保 達也



1. 水素貯蔵の現状

CO₂の排出による地球温暖化や石油枯渇の問題から、 環境に優しい代替エネルギーシステムの開発が急務であ る。その中でも燃料電池を用い水素を二次エネルギーとし たシステムでは、水素の高いエネルギー変換効率、CO2 やNOx等の環境負荷物質の低排出、さらに太陽光を利 用し水から水素を再生産可能であるため、循環型の持続 可能な社会の実現に貢献するものと期待されている。しか しその実現のためには水素供給用のインフラの整備や化 石燃料に頼らない水素の大量製造手法の開発、効率の高 い燃料電池システムの開発など様々な課題を解決すること が必要である。その中の1つとして水素貯蔵・輸送技術の 確立が必要である。例えば、燃料電池自動車では軽量で コンパクトな貯蔵タンクが必要となる。水素は重量あたり のエネルギー密度は142 MJ/kgと化石燃料(47 MJ/kg) よりも3倍ほど高いが、室温下では気体であるために液体 燃料と比較して貯蔵が非常に難しい。燃料電池自動車で 実用化に適した 500km の走行をするためには 5kg の水 素が必要とされている。現在では高圧水素貯蔵技術の進 展によって 700 気圧という高圧力で貯蔵することが可能と なり、公道での 500km 走行が達成されているが¹⁾、より 低圧力、低コストで水素貯蔵密度を高めるために高圧貯 蔵技術と水素貯蔵材料とを組み合わせた複合貯蔵システ ムの創出が期待されている。水素貯蔵材料の目標値として 貯蔵量 5kg に対して 2015 年には 5.5wt% / 125L、2030 年頃の本格商用化のためには 7.5 wt%以上 / 70 L 以下に なるような水素貯蔵システム全体の目標値が NEDO によっ て定められている。

現在までに様々な水素貯蔵材料の開発が行われている。 水素分子を解離させ水素原子として水素を貯蔵する水素 吸蔵合金や、ベンゼン-シクロヘキサンのような芳香環化 合物と水素分子との化学反応を利用した有機ハイドライド も広く研究されており、これらは高い水素貯蔵密度を有す るが、前者では水素分子を解離・再結合するための高い 水素放出温度、後者では遅い水素吸放出が課題となって いる。一方、高比表面積を有する多孔質材料ではその表 面への物理吸着によって水素分子を解離せずにそのまま の形で貯蔵することが可能である。本稿では多孔質材料 での水素貯蔵に関する現在までの我々の研究の進展について紹介する。

2. 多孔質材料による水素貯蔵

炭素材料やゼオライト、また近年開発された多孔性配位 高分子 (Metal-Organic Frameworks, MOF)といった多 孔質材料では、その高い表面積を利用して水素を物理吸 着によって貯蔵することができる。物理吸着はファンデル ワールスカ (分散力など)など、比較的弱い相互作用を利用 するために、吸脱着が速いといった優位性がある。しかし 相互作用が弱いために室温下では貯蔵量が少ないといった 問題がある。77 K という低温下では重量密度 5.5 wt%を 超える材料がいくつも報告されているものの²⁰、室温下で 2.0 wt%を超える材料は現在までに報告されていない。

多孔質材料を水素貯蔵材料として用いるためには材料密 度や表面積、細孔容量、水素吸着熱など様々な特性を理 解することが不可欠である。MOFにおけるモンテカルロシ ミュレーションによると³⁾、77Kにおける水素吸着量は低 圧領域 (<1気圧) では水素吸着熱に強く依存する。これ は水素吸着熱が高いほど吸着等温線の低圧領域での立ち 上がりが大きいためである。一方高圧領域 (>10 気圧) で は材料の表面積や細孔容量に依存する。つまり材料の最 大貯蔵量は表面積、細孔容量に依存している。MOF に関 するこれらの値は現在までに報告された最も大きい材料で 6240 m²/g、3.6 cc/g であり、水素貯蔵量も77 K、80 気圧 で 15.0 wt%と非常に多い⁴⁾。しかし温度が上がると吸着量 は大幅に減少してしまう。水素は室温下では超臨界状態な ので加圧しても液化しないため、多孔質材料中では単分子 層吸着が支配的である。単純なラングミュア式(式(1))で は吸着平衡定数*K*は温度と吸着熱に依存する(式(2))。

$$q = \frac{q_0 K p}{1 + K p} \qquad (1)$$

 $p: 圧力 q: 吸着量 q_0: 飽和吸着量 K: 吸着平衡定数;$

$$K = K_0 \exp \frac{Q}{RT}$$
 (2)

K₀: 頻度因子 Q: 吸着熱 R: 気体定数 T: 温度

温度が上がるとKの値が減少するため、同圧力での吸 着量は大幅に減少してしまう。従って吸着熱を増加させる ことが出来れば温度が上昇しても77Kと同様の吸着量を 示すと考えられる。例えば、77Kで5.5wt%を超える貯蔵 量を有する材料の水素吸着熱を約4倍に増加させること が出来れば、室温下(300K)でも77Kと同等の貯蔵量を 有することが可能であると考えられる。これは単純な仮定 に基づく推察であるが、モンテカルロシミュレーションを用 いた熱力学的検討によると室温で5.5wt%の水素貯蔵量 を示すためには水素吸着熱が少なくとも15kJ/molは必要 であることが示されている⁵⁾。水素分子の解離エンタルピー は水素吸蔵合金の中で低い化学吸着熱を示すLaNi₅でも 30kJ/molであるため⁶⁾、15kJ/molでは物理吸着であると 考えられる。しかし現在報告されているほとんどの MOF は水素吸着熱が4~8kJ/molと低い。

そこで水素と強く相互作用する吸着サイトを細孔内に導入し吸着熱を増加させることで、室温下での貯蔵量を増加 させようという試みが近年なされている。その吸着サイトと して軽い元素であること、また水素との相互作用が強いこ とからLiが有望視されている。

3. Li 導入多孔質材料

Liが導入された多孔質材料としてゼオライトがよく知られ ている。ゼオライトは結晶性多孔質アルミノケイ酸塩の総 称であり、古くから吸着剤、イオン交換剤、触媒として用 いられてきた。そのイオン交換特性を利用しLi⁺にイオン 交換された X 型ゼオライト(Si/Al = 1.0)は 77 K、1 気圧 においてゼオライトの中では最も高い水素吸着量を示す⁷⁰。 しかしゼオライトは主にケイ素、アルミニウム、酸素などか ら構成されており材料密度も高いため、単位重量あたりの 吸着量が少ないという本質的な問題がある。

一方 MOF は遷移金属イオンと有機配位子によって構成 されており、材料密度が低く表面積も大きいため、水素貯 蔵材料として最有力視されている。実際、MOFにLiを導 入することで 243 K、100 気圧でも 6.5 wt%の吸着量に達 することが理論計算によって示されている⁸。実験的にも 金属 Liを用いた有機配位子のカルボニル基の還元や骨格 に導入されたヒドロキシル基のイオン交換によって Li⁺を 担持した MOF は 77 Kではあるが水素吸着量、吸着熱共 に増加を示すことが報告されている⁹。しかし、現在まで に報告された Li 担持 MOF においては構成する有機配位 子に特定な官能基を導入する必要があり、構造が制限され ていた。また比表面積等の細孔特性も 5.5 wt%の水素貯 蔵量を実現するためには低い値であった。そのため高い 細孔特性を持つ MOF にその特性を維持したまま Li を導 入する手法の開発が求められている。

当研究室では 2005 年にメソポーラスシリカに Li を担持 する手法を開発した¹⁰。この Li 担持手法では、まず塩化 リチウム / エタノール溶液によってメソポーラスシリカ細孔 中に塩化リチウムを含浸、およびエタノールによってシリカ 表面のシラノール基をエトキシ化する。その後不活性ガス 流通下 500 ℃で熱処理を行うことで、塩化物イオンがシリ カ表面のエトキシ基と反応し塩化エチルとして脱離し、Li のみを細孔内に担持することに成功した。その結果表面 積や細孔容量を維持したまま 77 K および室温下 1 気圧 での水素吸着量が増加し、さらに水素吸着熱も増加した (図 1)。このアニオン種の脱離を利用した Li 担持手法を 用いれば特定の有機基を必要とせずに MOF 中に Li 担 持可能と考え、MOF へと展開した。



図1 メソポーラスシリカ (赤)及び Li 担持したメソポーラ スシリカ (青)の 77K における水素吸着等温線

アニオン種の脱離を利用した Li 担持手法は高い温度で の熱処理を必要とするため、まず高い耐水熱性を有する MIL-53(Al)というMOFを用いた(図 2)¹¹⁾。MIL-53(Al) は Alとテレフタル酸によって構成された一次元細孔を有す る MOF であり、その耐熱性は 450 ℃と他の MOF と比較 して高い。しかし、上記のメソポーラスシリカの場合のよ うに塩化リチウムを Li 源として用いるには耐熱性が不十分 であり、また塩化物イオンを脱離させるためにはエトキシ 基との反応を利用する必要があるため、他の Li 塩を探索 した。様々な Li 塩を探索したところ、硝酸リチウムを用い ることで 300 ℃で硝酸イオンが NO や N₂O に分解するこ とが TG-MS および、FT-IR による分析によって確認され、 Liのみを MIL-53 (Al)の細孔中に担持することに成功し た¹²⁾。Li 担持による影響で結晶構造、細孔構造への影響 はほとんど見られなかった。固体 NMR によって Li の細孔 内での位置を検討したところ、MIL-53 (Al)の細孔のコー ナーのカルボキシル基に配位していると示唆された。担持 された Li の量は Al に対して、Al/Li=28 であった。この 結果、水素吸着量は77K、1気圧において1.66 wt%から 1.84 wt%に増加した(図3)。また単位面積当たりの吸着 量は 5.23 molecule/nm² から 5.90 molecule/nm² に増加 した。この値は Li 原子1つが2つの水素分子を吸着して

いることを示す。しかし Virial 式から求めた吸着熱では変 化が見られなかった(図4)。Liは細孔コーナーに位置す るカルボキシル基に配位しており、細孔壁に挟まれている ため、Liの水素への相互作用がほとんど働かなかったの ではないかと考えられる (図 5、左)。一方他のグループに より、骨格中のベンゼン環に1つの OH 基が組み込まれ た MIL-53 (Al) にイオン交換によって Li⁺ を担持すること で、水素吸着量が 0.5 wt%から 0.8 wt%に、吸着熱も 5.8 kJ/mol から11.6 kJ/mol に増加したという報告がされてい る^{9.b)}。この材料の場合、Li は細孔壁であるベンゼン環付 近に存在しているので細孔壁からは強い相互作用は働か ず、Liと水素との相互作用が強く働き、吸着量、吸着熱 が増加したと考えられる (図 5、右)。今回用いた MIL-53 (Al) は一次元細孔を有する MOF であったため、Li は細 孔のコーナーに存在し細孔壁からの相互作用が強く働いて しまったため、水素への相互作用が有効に働かなかったこ とが課題であると考えている。現在、三次元細孔を有する MOF を用いることで細孔壁からの影響を減少させ、より 大きな水素吸着量、吸着熱の増加を検討している。



図2 MIL-53 (AI)の結晶構造モデル





図4. MIL-53 (AI)(赤)とLi-MIL-53 (AI)(青)の 水素吸着熱



図 5 Li-MIL-53 (AI) 細孔中での Li の位置のモデル図 左) 硝酸リチウムを用いた Li 担持法 右) イオン交換による Li 担持法^{9.b)}

4. まとめ

水素を利用した循環型の持続可能な社会の構築に向 け、水素貯蔵・輸送技術の確立は最もチャレンジングな課 題の1つである。そのためにも高い水素貯蔵量を有する 材料の開発が急務である。中でも多孔質材料、とりわけ MOFを用いることで速い吸脱着を実現することが可能で あり、さらに MOFへLiを担持することで、低貯蔵量とい う問題も解決することが出来るのではないかと期待してい る。当研究室で開発したLi担持手法はその解決策の1つ につながるものと考える。

この特別寄稿は、「公益信託 ENEOS 水素基金」の 2008 年度の 研究助成対象となられた先生方に助成研究の成果に付いて寄稿を お願いし、快諾いただいたものです。

(ENEOS Technical Review 編集事務局)

5. 参考文献

 NEDO 燃料電池・水素技術開発ロードマップ http:// www.nedo.go.jp/activities/roadmap/roadmap06. html

8

- 2) (a) A. G. Wong-Foy et al.; J. Am. Chem. Soc., 128, 3494 (2006). (b) S. S. Kaye, et al.; J. Am. Chem. Soc., 129, 14176 (2007). (c) X. Lin, et al.; Angew. Chem. Int. Ed., 45, 7358 (2006).
- 3) H. Frost, et al.; J. Phys. Chem. B, 110, 9565 (2006).
- 4) H. Furukawa, et al.; Science, 329, 424 (2010).
- 5) (a) S. K. Bhatia, et al.; Langmuir, 22, 1688 (2006).
 (b) H. Frost, et al.; J. Phys. Chem. B, 110, 9565 (2006).
- 6) 大角泰章;新版水素吸蔵合金 —その物性と応用—, アグネ技術センター,1999年,p41.
- 7) Y. W. Li, et al.; J. Phys. Chem. B, 110, 17175 (2006).
- 8) S. S. Han, et al.; J. Phys. Chem. C, 112, 13431 (2008).
- 9) (a) K. L. Mulfort, et al.; J. Am. Chem. Soc., 129, 9604 (2007). (b) H. Dieter, et al.; Angew. Chem. Int. Ed., 48, 4639 (2009).
- 10) (a) N. Chino, et al.; J. Phys. Chem. B, 109, 8574 (2005). (b) M.Kubo, et al.; Adsorption, 17, 211 (2011).
- 11) T. Loiseau, et al.; Chem. Eur. J., 10, 1373 (2004).
- 12) M. Kubo et al.; 2010 AIChE Annual Meeting, 717a (2010).